

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허

Patent Number

제 10-2941480 호

출원번호

Application Number

제 10-2026-0018028 호

출원일

Filing Date

2026년 01월 29일

등록일

Registration Date

2026년 03월 16일

발명의 명칭 Title of the Invention

가공대상물을 행잉부재에 걸어 순환시키는 플라즈마를 이용한 금속소재의 전처리방법

특허권자 Patentee

이에프테크놀로지 주식회사(134811-*****)

경기도 화성시 향남읍 발안공단로 221, 203호

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Ministry of Intellectual Property.



지식재산처

Ministry of
Intellectual Property

2026년 03월 16일

지식재산처장

MINISTER,
MINISTRY OF INTELLECTUAL PROPERTY

김용선



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요

